

EV GROUP ACHIEVES DIE-TO-WAFER FUSION AND HYBRID BONDING MILESTONE WITH 100-PERCENT DIE TRANSFER YIELD ON MULTI-DIE 3D SYSTEM-ON-A-CHIP – July 27, 2022

EV Group (EVG) announced it has achieved a major breakthrough in die-to-wafer (D2W) fusion and hybrid bonding by successfully demonstrating 100-percent void-free bonding yield of multiple die of different sizes from a complete 3D system-on-a-chip (SoC) in a single transfer process using EVG's GEMINI®FB automated hybrid bonding system.

EV集团实验	现芯片到晶圆熔融和混合键合技术突破多芯片3D片上系统的芯片转移良率达到100%
2022年07月27日	来源:互联网
EV集团异构	集成技术中心成功实现全系统芯片到晶圆转移,为提高工艺成熟度迈出了重要一步
成技术中心	E今天,此类键合仍是D2W键合领域面临的关键挑战,也是降低异构集成成本的主要障碍。EV集团的异构集 (HICC)取得了这一重大技术突破。该中心致力于帮助客户充分利用EV集团的工艺解决方案和专业知识,通 和封装技术的进步,加速开发创新产品和应用程序。

为部署人工智能(AI)、无人驾驶、增强现实/虚拟现实以及5G等前沿应用,供应商必须在不增加生产成本的前提下开发 出高带宽、高性能、低功耗设备。为此,半导体行业转而开发异构集成技术。异构集成是指对不同特征尺寸和材质的多 种组件或晶片进行制造、组装和封装,使其集成于单个器件或封装之中,以提高新一代半导体器件的性能。D2W混合键 合是异构集成的关键制造技术。不过,这些设备不断提升带宽需求,推动新型封装技术面世,也需要D2W混合键合和计 量技术取得新的突破。

EV集团业务发展总监托马斯·乌尔曼(Thomas Uhrmann)博士表示: "混合键合需要完全不同于标准封装工艺的制造 技术,它更接近前端制造——特别是在清洁度、颗粒控制、对准和计量精度方面。我们在W2W混合键合领域处于市场领 先地位。在此基础上,我们将继续扩展D2W混合键合解决方案,优化设备,为重要的上下游工艺提供支持,包括等离子 活化和清洁技术,以加快部署和完善D2W混合键合技术。数年之前,EV集团的GEMINI FB技术已配置用于D2W集成流 程,满足D2W键合需求。EVG320 D2W芯片准备和活化系统则用于D2W键合的直接贴装,提供与D2W键合机的直接接 口。EVG40 NT2套刻计量系统使用 AI、前馈和反馈回路进一步提高混合键合良率。在这些技术之外,EV集团又推出完 整的端到端混合键合解决方案,以加速部署3D/异构集成。"



GEMINIFB集成熔融键合系统。数据来源: EV集团

混合键合的接口呈固态,采用嵌入式金属焊盘,以实现晶圆和芯片的直接电气连接,因此D2W混合键合需要达到与前端 半导体制造工艺类似的清洁度标准和制造公差。在这一趋势的推动下,高精度计量在控制混合键合对准和工艺良率方面 开始发挥更为重要的核心作用,反过来又推动了D2W键合和计量工艺集成为统一生产线。

此外,目前数种不同的D2W混合键合工艺流程正在接受评估,每种工艺流程都有其独特优势和要求。自两年前成立以 来,EV集团的异构集成能力中心(HICC)发挥了重要作用,帮助客户和合作伙伴开发及优化D2W混合键合工艺,满足 给定器件设计和应用的独特需求,并在开发中综合考虑多种因素,如芯片尺寸、芯片厚度、总堆叠高度,以及触点设计 和密度等接口考虑因素。HICC还配备了先进的洁净室,其洁净度标准与多家领先半导体工厂相当,使EV集团有能力满足 D2W和W2W混合键合工艺开发的严格要求。

EV集团企业技术开发和IP总监马库斯·温普林格(Markus Wimplinger)表示: "HICC已稳固确立了其作为新型工艺解 决方案(例如D2W混合和熔融键合)的中央开放式孵化器的卓越地位。EV集团奥地利总部的先进洁净室,以及我们在美 国和日本子公司的先进洁净室,都能够为开发先进混合键合技术提供保障,确保达到最高良率。另一方面,我们还拥有 世界一流的开发设施,配备多种全自动工艺解决方案组合,有助于实施灵活敏捷的开发过程,开发出尽可能接近批量生 产技术的工艺。我们在多元键合技术以及工艺集成和计量方面拥有先进的专业知识,能够帮助客户和合作伙伴开发出差 异化整体解决方案,并将其轻松转移至其生产环境。"

关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、微机电系统 (MEMS) 、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解 决方案的领先供应商。主要产品包括: 晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与计量设备,以及光刻胶涂 布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年,可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

http://www.ivvtech.cn/v-1-142642.html?WebShieldDRSessionVerify=sH7rwdwUBLbhKiyP0t7j